平成 25 年 9 月 17 日

各　　位

上場会社名　　ｓａｎｔｅｃ株式会社
代表者　　代表取締役社長　　鄭　　台 鎬
（コード番号：　　６７７７）
問合せ先責任者　業務部管理グループ長　水島 大介
（TEL　　0568-79-3535）

# 米国研究拠点開設に関するお知らせ

このたび、当社の子会社である Santec U.S.A. Corporation の組織として、最先端光技術の研究開発を担当する研究拠点「Santec Photonics Laboratory Silicon Valley」を開設いたしましたので、お知らせいたします。当社の取締役である鄭 昌鎬(てい まさたか)が同拠点の責任者として就任し、次世代の事業の核となる最先端応用技術の研究開発を加速いたします。

当社は、光ファイバ通信関連技術の開発・製造に用いられる光測定器のパイオニア企業として、最先端の通信技術を支える光測定器の開発を行って参りました。また、光伝送装置に使われて高速大容量通信を実現する光部品を製造するほか、近年では、OCT（Optical Coherence Tomography = 光干渉断層画像。光の性質を利用して、非破壊非侵襲で断層画像を取得する技術。）技術を開発し、主に医療用診断装置の基幹部品として、OCT 光源装置を医療機器メーカーに提供しております。

当社の主な市場である光通信関連業界では、相次ぐ買収・合併等によって集約が進み、現在では主要顧客の研究開発機能の多くが米国西海岸に集まっております。また、当社が保有する OCT 技術は、特に米国で高い関心を集めており、更に、重要な先端技術を有する協力企業が、シリコンバレーに数多く研究拠点を構えています。こうしたことから、当社は、重要な顧客やビジネスパートナーが集まるシリコンバレーに研究拠点を置くことで、顧客やビジネスパートナーとの連携を得て最先端応用技術の研究開発を加速し、次世代事業の核を育てることができると判断したものです。

光測定器関連事業を統括する、当社取締役の鄭 昌鎬が責任者として就任し、同所における先端的応用技術の研究開発を陣頭指揮いたします。

研究拠点の名称と所在地：
SANTEC Photonics Laboratory Silicon Valley
5150 El Camino Real, Suite D23
Los Altos, California 94022
TEL: +1-650-397-5995

当社の光部品製品について：
http://www.santec.com/jp/products/components

当社の光測定器製品について：
http://www.santec.com/jp/products/instruments

当社の OCT 製品について：
http://www.santec.com/jp/products/oct

以上